



平成 25 年 11 月 27 日

各 位

会社名 長野計器株式会社
代表者名 代表取締役社長 依田 恵夫
(コード番号 7715 東証第一部)
問合せ先 取締役上席執行役員
経理部長兼経営企画部長 矢島 寿衛
(電話番号 03-3776-5333)

Elmos 社および SMI 社との業務提携に関するお知らせ

本日、当社は、独国ドルトムントのアナログ・デジタル混合信号半導体メーカーの大手である Elmos Semiconductor AG (以下、エルモス社) と、その 100%出資子会社で、米国カリフォルニア州ミルピタスの MEMS 型圧力センサ素子製造メーカーである Silicon Microstructures Inc. (以下、SMI 社) との間で、ASIC および MEMS 型圧力センサ素子等の共同開発・供給における業務提携について、基本契約書を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 業務提携の理由

エルモス社は、従業員数が約 1,000 名、昨年度実績の総売上は 180 百万ユーロ (約 234 億円) であり、車載用途向けにおいて、豊富な経験を有する技術陣により半導体の開発・設計を行い、自社生産ができる優位性を背景に、世界の自動車メーカー、Tier1 サプライヤーと取引があり、年間 2 億チップを超える半導体を生産をしております。

エルモス社の子会社である SMI 社は、車載用途 (タイヤ圧モニター用センサではトップ) を中心に、医療機器、空調の分野まで幅広い市場で実績を持っております。

今回の提携により、当社は自社に不足していた重要な二つのコア技術である、ASIC と低圧領域の圧力センサ素子を補完できることとなり、新たなシェア獲得に向けたアプローチが可能になると同時に、両社から戦略価格にて製品調達が可能となるため、車載事業等の収益構造の改善にも繋がりたいと考えております。

また、車載用途においては、世界の自動車メーカーと取引があるエルモス社を通じ、新規案件等の獲得率が向上することが大いに期待できます。

一方、エルモス社側にとっても、当社の圧力センサメーカーとしての実績、完成品の設計力、生産力を得ることにより、同社の中長期のビジネスポートフォリオに大きく寄与できると期待しており、今回の提携はグローバル戦略のパートナーを模索していた両社の思惑が一致したものであります。

2. 業務提携先の概要

(1) 商号	Elmos Semiconductor AG
(2) 所在地	Heinrich-Herz-Str.1, 44227 Dortmund / Germany
(3) 代表者の役職・氏名	Dr. Anton Mindl / CEO-Chief Executive Officer
(4) 事業内容	アナログ・デジタル混合 I Cチップの設計及び製造
(5) 設立	1984年
(6) 売上高	180 百万ユーロ (2012 年実績 - SMI 社との連結)
(7) 従業員数	1,034 人

(1) 商号	Silicon Microstructures Inc.
(2) 所在地	1701 McCarthy Blvd, Milpitas CA 95035, USA
(3) 代表者の役職・氏名	Omar Abed / President and CEO
(4) 事業内容	MEMS 型圧力センサチップの設計・製造
(5) 設立	1991年
(6) 売上高	25 百万米ドル (2012 年実績)
(7) 従業員数	100 人

3. 今後の業績に与える影響

本件による当社の業績に与える影響は軽微であります。今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上